ماهنامه علمى پژوهشى





mme.modares.ac.ir

بررسی ارتعاشات غیرخطی میکروتیر منحنی تحت تحریک الکترواستاتیک با استفاده از مدل کاهش مرتبه و شبیهسازی اجزای محدود

محمد رضا صالحي كلاهي¹، حسين معين خواه^{2*}

1– دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان 2– استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان * زاهدان، صندوق پستی 987-9815، hmoein@eng.usb.ac.r

| چکیدہ | اطلاعات مقاله |
|---|--|
| در این مقاله به بررسی رفتار دینامیکی و ارتعاشات غیر خطی یک میکروتیر دو سرگیردار با شکل اولیه منحنی و تحت تحریک الکترواستاتیک پله پرداخته شده است. میکروتیرهای منحنی تحت بارگذاری عرضی، ممکن است دو حالت پایدار را از خود نشان دهند و این ویژگی اساس پیدایش | مقاله پژوهشی کامل دریافت: 18 مهر 1396 یذیرش: 14 آذر 1396 |
| سیستمهای میکروالکترومکانیکی دوپایا میباشد. معادلات حرکت با استفاده از روش انرژی و اصل همیلتون استخراج شده و سپس با استفاده از —— | پ یو می ارائه در سایت: 01 دی 1396 |
| پارامترهای بیبعد سازی مناسب، در قرم بیبعد نوشته شده است. با استفاده از یک مدل کاهش مرتبه بر مبنای روش کالرکین، معادله بیبعد به - | کلید واژگان: |
| دست أمده گسسته سازی شده و به یک دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی و غیرخطی تبدیل شده است. روش رانگ-کوتای مرتبه چهار برای | سيستمهاي ميكروالكترومكانيكي |
| حل دستگاه معادلات به کار برده شده است. برای شبیهسازی اجزای محدود از نرمافزار کامسول مولتیفیزیکس استفاده شده است. در ادامه تأثیر | ميكروتير منحنى |
| پارامترهای مختلف نظیر پارامتر ولتاژ، میرایی، خیز اولیه نقطه میانی و طول گپ بر روی رفتار دینامیکی میکروتیر بررسی شده است. نتایج نشان | دوپايا |
| میدهد که با افزایش خیز اولیه نقطه میانی، ولتاژ بحرانی پولین کاهش مییابد. همچنین مشاهده شد که افزایش پارامتر میرایی از انتقال به | مدل کاهش مرتبه |
| دومین حالت پایدار جلوگیری می کند. | كامسول مولتىفيزيكس |

Non-linear vibration of curved microbeam under electrostatic actuation by using reduced order model and finite element simulation

Mohammad Reza Salehi Kolahi, Hossein Moeinkhah*

Department of Mechanical Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran * P.O.B. 98155-987, hmoein@eng.usb.ac.ir

ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Original Research Paper Received 10 October 2017 Accepted 05 December 2017 Available Online 22 December 2017

Keywords: Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) Curved Microbeam Bi-stable Reduced Order Model COMSOL Multiphysics In this research, the dynamic behavior and nonlinear vibration of a clamped-clamped initially curved microbeam under electrostatic step actuation is investigated. The initially curved microbeams under transverse loading may exhibit two different stable states and this is the basis of the emergence of bistable micro electro mechanical systems (MEMS). The equation of motion is derived based on energy method and Hamiltonian principle, and re-written in non-dimensional form by using appropriate nondimensional parameters. The resultant equation of motion in non-dimensional form is discretized and converts to a system of nonlinear ordinary differential equations by using a reduced order model based on the Galerkin procedure. Runge-kutta method of order four is employed to solve the resulting system of nonlinear ordinary differential equations. COMSOL Multiphysics software is used for finite element simulation. Then, the effect of various parameters including voltage parameter, damping, initial midpoint elevation and gap length is investigated. It is concluded that the critical voltage of pull-in is decreased by increasing of the initial midpoint elevation. Also The results depict that by increasing of the damping parameter, the possibility of transition between two stable stats is eliminated.

1- مقدمه

امروزه سیستمهای میکرو الکترومکانیکی^۱ با ویژگیهای منحصر به فرد خود نظیر اندازه کوچک، دقت بالا و توان مصرفی پایین مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفتهاند [1]. در اکثر سیستمهای میکروالکترومکانیکی سیلیکون به دلیل داشتن خواص مکانیکی و فیزیکی مناسب به عنوان ماده

Please cite this article using:

¹ Micro Electro Mechanical Systems (MEMS)

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:

M. R. Salehi Kolahi, H. Moeinkhah, Non-linear vibration of curved microbeam under electrostatic actuation by using reduced order model and finite element simulation, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 17, No. 12, pp. 514-522, 2018 (in Persian)

² Coulomb Pressure

معین نیروهای داخلی میکروتیر از تعادل با فشار کولمب خارج شده و باعث می شوند که میکروتیر به سمت الکترود ثابت کشیده شده (پدیده پولین') و با آن تماس پیدا کند [5]. در سالهای اخیر سیستمهای الکترومکانیکی دوپایا که بر پایه میکروتیرهای منحنی پدیدار شدهاند، به دلیل داشتن کاربردهای گوناگونی مانند حسگر، کلید نوری^۲، میکروشیر^۳ و حافظه غیر فرار^۴ به طور فزایندهای در کانون توجه قرار گرفتهاند [6–8]. ساختارهای دوپایا ساختارهایی هستند که تحت بارگذاری عرضی یکسان ممکن است دو حالت پایدار از خود نشان دهند. به طور رایج انتقال بین دو حالت پایدار را اسنپ-ترو⁶ می گویند [9]. میکروتیرهای دوپایا لزوما از بدو ساخت به شکل منحنی نیستند، شکل منحنی میتواند ناشی از بارگذاری محوری میکروتیر تخت و در نتیجه کمانش آن نیز باشد [10]. یکی از مزیتهای استفاده از میکروتیرهای دوپایا امکان استفاده بیشتر از فاصله بین الکترود ثابت و تکیه گاه میکروتیر مىباشد. مىكروتيرهاى دوپايا مىتوانند تا %84 اين فاصله را بدون اين كه به سمت الكترود ثابت كشيده شوند، به خود اختصاص دهند. اين در حالى است که این مقدار برای میکروتیرهای تخت حدود 75% میباشد [12,11].

مطالعات آزمایشگاهی و عددی گستردهای برای بررسی رفتار الكترواستاتيكي و الكتروديناميكي ميكروتيرهاي تخت انجام شده است، و اين در حالی است که کمتر به تحلیل رفتار میکروتیرهای منحنی پرداخته شده

پژوهشهای انجام گرفته پیرامون بررسی رفتار الکترواستاتیکی و الکترودینامیکی میکروتیرهای منحنی نشان میدهند که، امکان گذار بین دو حالت پایدار به پارامترهایی چون میزان انحنای اولیه، ضخامت و شرایط مرزی وابسته میباشد [13]. پارک و ها با بررسیهای تئوری نشان دادند که وجود دو حالت پایدار به تنش مانده محوری نیز بستگی دارد [14]. داس و باترا با استفاده از یک مدل اجزای محدود به این نتیجه دست یافتند که برای ولتاژهای زیاد امکان گذار بین دو حالت پایدار از بین میرود [15]. در سال 2010 كريلو و ديك با بررسى رفتار الكتروديناميكى ميكروتير منحنى با میرایی ویسکوز، نشان دادند که میزان انحنای اولیه مورد نیاز برای گذار از حالت پایدار اولیه به ثانویه در بارگذاری دینامیکی نسبت به بارگذاری شبه استاتیکی بیشتر میباشد [16].

در سال 2008 كريلو و همكارانش نتايج تئورى و آزمايشگاهى پژوهش خودشان در زمینه تحلیل رفتار استاتیکی میکروتیرهای منحنی را منتشر کردند . تطابق خوبی بین نتایج تئوری و آزمایشگاهی این پژوهش مشاهده شد [11]. هو و همکاران با ارائه یک مدل که در آن تغییر شکلهای غیر خطی نادیده گرفته شده بودند، به بررسی ناپایداری پولین در حالت استاتیکی پرداختند [17]. در سال 2012 مقیمی زند با استفاده از روش اجزای محدود به بررسی ناپایداری پولین برای میکروتیرهای منحنی در حالت دینامیکی و تحت تحريک ولتاژ پله پرداخت [18]. ساری و پاکدميرلی پاسخ ديناميکی میکروتیر منحنی بر روی بستر الاستیک و دارای شرایط مرزی غیر ایدهآل را مورد بررسی قرار دادند. وجود تغییر شکل، شیب و یا گشتاور در تکیهگاه مى تواند دليل شرط مرزى غير ايده آل باشد [19]. در سال 2013 رزيكنى و همکاران با تحلیل نمودارهای فازی و مطالعه پاسخ فرکانسی یک میکروتیر تحت بارگذاری محوری، که آن را با استفاده از نیروی الکترواستاتیک

6 Reduced Order Model 7 COMSOL Multiphysics

هارمونیک تحریک کرده بودند، نتیجه گرفتند که مدل کاهش مرتبه⁶ با یک درجه آزادی برای پیشبینی پاسخ میکروتیر به تحریک قابل قبول میباشد [20]. مدينا و همكاران با استفاده از مدل كاهش مرتبه، به تحليل رفتار الكترواستاتيكي ميكروتير با شكل منحني ناشي از كمانش پرداختند [21]. در سال 2017 تجددیان فر و همکاران از آنالیز هموتوپی برای یافتن حل تحلیلی- تقریبی برای پاسخ فرکانسی میکروتیرهای تخت و منحنی استفاده كردند [22].

در مطالعه حاضر رفتار دینامیکی میکروتیر منحنی دوسر گیردار، تحت تحريك الكترواستاتيك پله، بررسي شده است. مطالعات انجام شده نشان میدهند که بیشتر رفتار استاتیکی میکروتیر منحنی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این که پدیدههای اسنپ- ترو و پولین ذاتا پدیدههایی دینامیکی هستند، بنابراین تحلیل و شناسایی رفتار دینامیکی میکروتیرهای منحنی با توجه به کاربرد حساس آنها در سیستمهای میکرو اهمیت ویژهای دارد. با استفاده از اصل همیلتون معادله دیفرانسیلی با مشتقات جزئی حرکت میکروتیر به دست آمده است. از یک مدل کاهش مرتبه بر مبنای روش تجزیه گالرکین، برای گسسته سازی و تبدیل معادله حرکت به یک دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی و غیرخطی استفاده شده است. از روشهای دیگری مانند آنالیز اغتشاش و یا حل عددی مستقیم نیز می توان برای حل معادله حرکت استفاده كرد، اما استفاده از اين روشها به دليل طولاني بودن پروسه حل مقرون به صرفه نمیباشد. روش رانگ-کوتای مرتبه چهار برای حل دستگاه معادلات به کار برده شده است. برای شبیه سازی اجزای محدود از نرمافزار کامسول مولتی فیزیکس^۲ استفاده شده است. تا جایی که مطالعات نگارنده نشان میدهد، تا کنون برای تحلیل رفتار الکترواستاتیکی و الکترودینامیکی میکروتیرهای منحنی از نرمافزار کامسول استفاده نشده است. نرمافزار کامسول به دلیل چند منظوره بودن برای شبیهسازی و تحلیل پروژههای بین رشتهای مناسب میباشد.

در ادامه رفتار دینامیکی میکروتیر به همراه تأثیر پارامترهای مختلف با رسم نمودارهای تاریخچه زمانی و فضای فاز نشان داده شده است. علاوه بر بررسی تغییر شکل، از شبیهسازی اجزای محدود برای محاسبه تنش و فرکانسهای طبیعی نیز استفاده شده است. این پژوهش میتواند برای طراحی سیستمهای میکروالکترومکانیکی دوپایا مورد استفاده قرار گیرد.

2- مدل سازی

در این بخش یک میکروتیر منشوری انعطاف پذیر و دارای شکل اولیه منحنی، به طول L و سطح مقطع مستطیلی A با پهنای $ar{b}$ و ضخامت $ar{d}$ مطابق با Lشکل 1 در نظر گرفته می شود. فرض ما بر این خواهد بود که میکروتیر از جنس مادهای همگن و همسانگرد با الاستیسیته خطی، مدول یانگ E و چگالی ho ساخته شده باشد. از آنجایی که در میکروتیرها پهنا \overline{b} از ضخامت ho $ilde{E}=E/(1-v^2)$ خيلى بزرگتر است، مىبايست از مدول يانگ مؤثر $ar{d}$ استفاده کرد (حالت کرنش صفحهای). لازم به ذکر است که v نسبت پواسون میباشد. همان طور که در شکل 1 مشاهده می شود، \overline{w}_0 شکل اولیه میکروتیر شکل میکروتیر پس از بارگذاری، g_0 فاصله الکترود ثابت تا \overline{w} ($\overline{t}=0$) تکیهگاه مکیروتیر (گپ)، و $ar{f}^{
m e}$ بار گسترده الکترواستاتیک ناشی از اعمال ولتاژ میباشد. علامت () نشان دهنده این است که کمیت مورد نظر دارای بعد مىباشد.

¹ Pull-in Optical Switch

³ Micro-valve ⁴ Non-volatile Memory

⁵ Snap-through

[[] Downloaded from mme.modares.ac.ir on 2024-09-21



Fig. 1 Schematic model of curved microbeam under electrostatic actuation

شكل 1 مدل شماتيك ميكروتير منحني تحت تحريك الكترواستاتيك

رابطه (1) شکل اولیه میکروتیر را توصیف میکند.

$$\overline{w}_0(\overline{x}) = \overline{w}(\overline{x}, 0) = \overline{h}_0 z_0(\overline{x})$$
(1)

که \overline{h}_0 خیز اولیه نقطه میانی میکروتیر نسبت به نقاط انتهایی، و z_0 یک $\max_{x \in \mathcal{I}} [Z_0(ar{x})] = 1$ تابع بدون بعد بوده و به گونهای انتخاب میشود که \overline{w} - باشد. لازم به ذکر است که جابهجایی عرضی هر نقطه از میکروتیر برابر میباشد. با فرض $L = \overline{h}_0 \ll L$ و نیز کوچک بودن تغییر شکلها \overline{w}_0 در برابر طول و ضخامت میکروتیر میتوان در چارچوب تئوری تیر اویلر-برنولی و ترکیب آن با تقریب کمانهای کم عمق (فتار میکروتیر را توصیف كرد [24,23].

3- معادلات حاكم

با استفاده از اصل همیلتون تعمیم یافته می توان معادله حرکت میکروتیر را استخراج کرد [25]. این اصل در رابطه (2) نشان داده شده است.

$$\delta \int_{\bar{t}_{1}}^{\bar{t}_{2}} (U - T - W_{e}) d\bar{t} = 0$$
⁽²⁾

که T انرژی جنبشی، U انرژی پتانسیل کرنشی و $W_{
m e}$ کار نیروی خارجی Tمىباشد.

1-3- انرژی جنبشی

با توجه به این که هدف بررسی رفتار دینامیکی میکروتیر میباشد، بنابراین انرژی جنبشی از جمله انرژیهای مبادله شده در طول حرکت میکروتیر مىباشد. رابطه (3) نشان دهنده انرژى جنشى ميكروتير مىباشد.

$$T = \frac{1}{2}\rho A \int_{0}^{L} \left(\frac{\partial \bar{w}}{\partial \bar{t}}\right)^{2} d\bar{x}$$
(3)

لازم به ذکر است در محاسبه انرژی جنبشی، از اثر اینرسی محوری به دلیل ناچیز بودن صرفنظر شده است.

2-3- انرژی پتانسیل کرنشی

انرژی پتانسیل کرنشی ناشی از خمش و کشیدگی صفحه میانی^۲ میکروتیر بوده و به صورت رابطه (4) قابل محاسبه است [23].

$$U = \frac{\tilde{E}I_{yy}}{2} \int_{0}^{L} \left(\frac{\partial^2 \bar{w}}{\partial \bar{x}^2} - \frac{\partial^2 \bar{w}_0}{\partial \bar{x}^2}\right)^2 d\bar{x}$$

 $+\frac{\tilde{E}A}{2}\int^{L}\left(\frac{\partial\bar{u}}{\partial\bar{x}}+\frac{1}{2}\left(\frac{\partial\bar{w}}{\partial\bar{x}}\right)^{2}-\frac{1}{2}\left(\frac{\partial\bar{w}_{0}}{\partial\bar{x}}\right)^{2}\right)^{2}d\bar{x}$ (4)

که I_{yy} ممان دوم سطح و \overline{u} جابهجایی در راستای محور \overline{x} میباشد.

3-3- کار نیروی خارجی

نيروي خارجي در واقع همان بار گسترده الكترواستاتيك $ar{f}^{ ext{e}}$ ميباشد. كار اين نيرو در رابطه (5) نشان داده شده است.

$$W_{\rm e} = \int_{0}^{L} -\bar{f}^{\rm e} \left(\bar{w} - \bar{w}_{0}\right) d\bar{x} \tag{5}$$

4-3- معادله حركت

با جایگذاری روابط (3) و (4) و (5) در رابطه (2) و با لحاظ کردن اثر میرایی ويسكوز رابطه (6) بدست ميآيد.

$$\int_{\tilde{t}_{1}}^{t_{2}} \left\{ \frac{\tilde{E}I_{yy}}{2} \int_{0}^{L} 2\left(\frac{\partial^{2}\bar{w}}{\partial\bar{x}^{2}} - \frac{\partial^{2}\bar{w}_{0}}{\partial\bar{x}^{2}}\right) \delta\left(\frac{\partial^{2}\bar{w}}{\partial\bar{x}^{2}} - \frac{\partial^{2}\bar{w}_{0}}{\partial\bar{x}^{2}}\right) d\bar{x} \right\} d\bar{t} \\ + \int_{\tilde{t}_{1}}^{\tilde{t}_{2}} \left\{ \frac{\tilde{E}A}{2} \int_{0}^{L} 2\left(\frac{\partial\bar{u}}{\partial\bar{x}} + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial\bar{w}}{\partial\bar{x}}\right)^{2} - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial\bar{w}_{0}}{\partial\bar{x}}\right)^{2} \right) \delta\left(\frac{\partial\bar{u}}{\partial\bar{x}} + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial\bar{w}}{\partial\bar{x}}\right)^{2} \\ - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial\bar{w}_{0}}{\partial\bar{x}}\right)^{2} \right) d\bar{x} \right\} d\bar{t} \\ - \int_{\tilde{t}_{1}}^{\tilde{t}_{2}} \left\{ \frac{1}{2}\rho A \int_{0}^{L} 2\left(\frac{\partial\bar{w}}{\partial\bar{t}}\right) \delta\left(\frac{\partial\bar{w}}{\partial\bar{t}}\right) d\bar{x} \right\} d\bar{t} + \int_{\tilde{t}_{1}}^{\tilde{t}_{2}} \left\{ \bar{c} \int_{0}^{L} \delta\left(\frac{\partial\bar{w}}{\partial\bar{t}}\right) d\bar{x} \right\} d\bar{t} \\ - \int_{\tilde{t}_{1}}^{\tilde{t}_{2}} \left\{ \int_{0}^{L} -\bar{f}^{e} \delta\left(\bar{w} - \bar{w}_{0}\right) d\bar{x} \right\} d\bar{t} = 0$$

$$\tag{6}$$

$$-\tilde{E}A\frac{\partial}{\partial\bar{x}}\left(\frac{\partial\bar{u}}{\partial\bar{x}} + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial\bar{w}}{\partial\bar{x}}\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial\bar{w}_0}{\partial\bar{x}}\right)^2\right) = 0$$
(7)

$$\rho A\frac{\partial^2\bar{w}}{\partial\bar{t}^2} + \bar{c}\frac{\partial\bar{w}}{\partial\bar{t}} + \tilde{E}I_{yy}\left(\frac{\partial^4\bar{w}}{\partial\bar{x}^4} - \frac{\partial^4\bar{w}_0}{\partial\bar{x}^4}\right)$$

$$-\tilde{E}A\left(\frac{\partial\bar{u}}{\partial\bar{x}} + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial\bar{w}}{\partial\bar{x}}\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial\bar{w}_0}{\partial\bar{x}}\right)^2\right)\frac{\partial^2\bar{w}}{\partial\bar{x}^2} + \bar{f}^e = 0$$
(8)

این امکان وجود دارد که روابط (7) و (8) را به صورت یک رابطه مجزا نوشت. رابطه (7) نشان میدهد که کرنش ناشی از کشیدگی صفحه میانی فقط تابعی از زمان میباشد، بنابراین میتوان از آن نسبت به \overline{x} انتگرال گرفت. با انتگرال گیری از رابطه (7)، رابطه (9) بدست می آید.

$$\varepsilon_{x}(\bar{t}) = \frac{\partial \bar{u}}{\partial \bar{x}} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \bar{w}}{\partial \bar{x}} \right)^{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \bar{w}_{0}}{\partial \bar{x}} \right)^{2} \tag{9}$$

مىشود.

$$\varepsilon_{x}(\bar{t}) = \frac{1}{L} \left(\bar{u}(L,\bar{t}) - \bar{u}(0,\bar{t}) + \frac{1}{2} \int_{0}^{L} \left[\left(\frac{\partial \bar{w}}{\partial \bar{x}} \right)^{2} - \left(\frac{\partial \bar{w}_{0}}{\partial \bar{x}} \right)^{2} \right] d\bar{x} \right)$$
(10)

با توجه به این که میکروتیر دو سرگیردار میباشد بنابراین \overline{u} در نقاط ابتدایی و انتهایی در هر لحظه، برابر صفر میباشد.

$$\varepsilon_{\chi}(\bar{t}) = \frac{1}{2L} \int_{0}^{L} \left[\left(\frac{\partial \bar{w}}{\partial \bar{x}} \right)^2 - \left(\frac{\partial \bar{w}_0}{\partial \bar{x}} \right)^2 \right] d\bar{x}$$
(11)

مهندسی مکانیک مدرس، اسفند 1396، دوره 17 شماره 12

¹ Shallow arch approximation ² Mid-plane stretching

محمد رضا صالحی کلاه¹ و حسین معین خواه

با جایگذاری رابطه (11) در رابطه (8) معادله حرکت میکروتیر به شکل رابطه (12) به دست میآید.

$$\rho A \frac{\partial^2 \overline{w}}{\partial \overline{t}^2} + \overline{c} \frac{\partial \overline{w}}{\partial \overline{t}} + \widetilde{E} I_{yy} \left(\frac{\partial^4 \overline{w}}{\partial \overline{x}^4} - \frac{\partial^4 \overline{w}_0}{\partial \overline{x}^4} \right) \\ - \frac{\widetilde{E} A}{2L} \left\{ \int_0^L \left[\left(\frac{\partial \overline{w}}{\partial \overline{x}} \right)^2 - \left(\frac{\partial \overline{w}_0}{\partial \overline{x}} \right)^2 \right] dx \right\} \frac{\partial^2 \overline{w}}{\partial \overline{x}^2} + \overline{f}^e = 0 \quad (12)$$

$$(12)$$

$$\overline{w}(0,\overline{t}) = \overline{w}(L,\overline{t}) = 0 \qquad \qquad \frac{\partial \overline{w}}{\partial \overline{x}}(0,\overline{t}) = \frac{\partial \overline{w}}{\partial \overline{x}}(L,\overline{t}) = 0 \qquad (13)$$

$$\overline{w}(\overline{x},0) = \overline{w}_0 \qquad \frac{\partial \overline{w}}{\partial \overline{t}}(\overline{x},0) = 0 \tag{14}$$

برای سادگی کار از اثرات حاشیهای میدان الکتریکی چشم پوشی کرده و بار گسترده الکترواستاتیک \overline{f}^{e} ، با فرمول خازنهای موازی تقریب زده می شود [26].

$$\bar{f}^{e}(\bar{x},\bar{t}) = \frac{\epsilon_{0}bV^{2}}{2(g_{0} + \bar{w}(\bar{x},\bar{t}))^{2}}$$
(15)

V که F/m که $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \, {
m F/m}$ که ولتاژ اعمال شده بین الکترود ثابت و میکروتیر میباشد.

در نهایت به جهت سهولت رابطه (12) را به صورت بیبعد بازنویسی کرده و در ادامه از آن استفاده می شود (رابطه 16).

$$\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} + c \frac{\partial w}{\partial t} + \left(\frac{\partial^4 w}{\partial x^4} - \frac{\partial^4 w_0}{\partial x^4}\right) -\alpha \left\{ \int_0^1 \left[\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{\partial w_0}{\partial x}\right)^2 \right] dx \right\} \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\beta}{(1+w)^2} = 0 \quad (16)$$

جدول 1 نشان دهنده تعريف پارامترهاي بيبعد رابطه (16) ميباشد.

4- مدل کاهش مرتبه

برای گسسته سازی معادله حرکت از یک مدل کاهش مرتبه بر مبنای روش گالرکین استفاده می شود. بدین منظور شکل میکروتیر در حالت اولیه و پس از بارگذاری به صورت سری های روابط (17) در نظر گرفته می شود. (17) $w(x,t) \approx \sum_{i=1}^{n} q_i(t) \varphi_i(x)$ $w(x,0) = \sum_{i=1}^{n} q_{0i} \varphi_i(x)$ که در آن $q_i(t)$ مختصات تعمیم یافته زمانی و $(\varphi_i(x) \ i \phi_i(x)$ امین تابع شکل مود تیر تخت دوسر گیردار می باشد.

$$p_i(x) = C_i(\cos\lambda_i x - \cosh\lambda_i x - \frac{\cos\lambda_i - \cosh\lambda_i}{\sin\lambda_i - \sinh\lambda_i}(\sin\lambda_i x - \frac{\sinh\lambda_i x}{\sin\lambda_i - \sinh\lambda_i})$$
(18)

جدول 1 کمیتھای بدون بعد

| Table I Non-unnensional quantities | |
|---|--------------------|
| كميت بدون بعد | تعريف |
| $x = \bar{x}/L$ | مختصه طول |
| $t = \bar{t} \sqrt{\tilde{E} I_{yy} / (\rho A L^4)}$ | زمان |
| $w_0 = \overline{w}_0 / g_0$ | شكل اوليه |
| $w = \overline{w}/g_0$ | شکل پس از بارگذاری |
| $h_0 = \overline{h}_0 / g_0$ | خيز نقطه ميانى |
| $d = \bar{d}/g_0$ | ضخامت |
| $\alpha = (g_0^2 A)/(2I_{yy}) = 6/d^2$ | پارامتر کشیدگی |
| $c = \bar{c} \sqrt{L^4 / (\rho A \tilde{E} I_{yy})}$ | پارامتر میرایی |
| $\beta = (\epsilon_0 \bar{b} V^2 L^4) / (2 g_0^3 \tilde{E} I_{yy})$ | پارامتر ولتاژ |

که λ_i پاسخ معادله $\lambda_i = 0$ میباشد، و ضریب λ_i طوری λ_i که λ_i پاشخ معادله λ_i و ضریب λ_i کر نظر گرفته میشود که $\max_{0 \le x \le 1} [arphi_i(x)] = 1$ باشد.

شکل مودهای دقیق میکروتیر منحنی با استفاده از خطی سازی رابطه (16) بهدست میآیند، و همچنین نشان داده شده است که تأثیر ناچیزی بر دقت نتایج دارند [27]. با جایگذاری رابطه (17) در رابطه (16) و با استفاده از روش گالرکین یک دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی و غیرخطی به شکل رابطه (19) بدست میآید.

 $M\ddot{q} + cM\dot{q} + B(q - q_0) + \alpha (q^{T}Sq - q_0^{T}Sq_0)Sq + \beta F = 0$ (19)

که $\{q_i\} = q$ بردار مختصات تعمیم یافته زمانی و T() نشان دهنده ترانهاده ماتریس میباشد. ماتریسهای $[B_{ij}] = B$ و $M = [m_{ij}] = B$ و $S = [m_{ij}]$ و $S = [m_{ij}]$ به ترتیب مربوط به سفتی خمشی، جرم و کشیدگی میباشند. مولفههای این سه ماتریس به همراه مؤلفههای بردار نیروی تعمیم یافته $F = \{f_i^e\}$

$$b_{ij} = \delta_{ij} \int_{0}^{1} \varphi_i'' \varphi_j'' \, dx \tag{(14)}$$

$$m_{ij} = \delta_{ij} \int_{\Omega} \varphi_i \varphi_j \, dx \qquad (-20)$$

$$s_{ij} = \delta_{ij} \int_{0}^{1} \varphi_i' \varphi_j' \, dx \qquad (-20)$$

$$f_i^{\rm e} = \int_0^1 \frac{\varphi_i}{(1 + \sum_{j=1}^n q_j \, \varphi_j)^2} dx \tag{21}$$

که _{ij} کدلتای کرونکر میباشد. از رابطه (13) با برابر صفر قرار دادن ترمهای مشتقات زمانی میتوان برای تحلیل رفتار الکترواستاتیکی استفاده کرد.

سادهترین مدل فشرده، مدل یک درجه آزادی میباشد که از رابطه (19) و تنها با در نظر گرفتن اولین ترم رابطه (17) حاصل میشود. لازم به ذکر است که انتگرال رابطه (21) حتی در این مورد که سادهترین شکل خود را دارد نیز حل تحلیلی ندارد، اما به طور جایگزین میتوان φ_1 را به صورت 2/[$2\pi x$] که در این صورت انتگرال مذکور حل تحلیلی خواهد داشت.

$$f_1^e = \int_0^1 \frac{\varphi_1}{(1+q_1\varphi_1)^2} = \frac{1}{2\sqrt{(1+q_1)^3}}$$
(22)

با در نظر گرفتن $h_0 \varphi_1$ به عنوان شکل اولیه میکروتیر، یک معادله دیفرانسیل معمولی و غیرخطی بر حسب $q_1 = q$ به صورت رابطه (23) به دست میآید.

$$m_{11}\ddot{q} + cm_{11}\dot{q} + b_{11}(q - h_0) + \alpha s_{11}^2 (q^2 - h_0^2)q + \frac{\beta}{2\sqrt{(1+q)^3}} = 0$$
(23)

که 198.462 $s_{11} = 4.878$ و $m_{11} = 0.396$ و $s_{11} = 198.462$ بوده و دو شرط اولیه برای معادله به صورت $h_0 = h_0$ و 0 = (0) میباشد. لازم به ذکر است که $q \leq h_0$ میباشد.

از روشهای دیگری مانند آنالیز اغتشاش و یا حل عددی مستقیم نیز می توان برای حل رابطه (16) استفاده کرد، اما استفاده از این روشها به دلیل طولانی بودن پروسه حل مقرون به صرفه نمی باشد. دستگاه معادلات دیفرانسیل به دست آمده از مدل کاهش مرتبه نسبتاً ساده بوده و پروسه حل آن به مراتب ساده تر از سایر روشها می باشد.

517

برای شبیه سازی اجزای محدود از نرمافزار کامسول مولتی فیزیکس استفاده شده است. نرمافزار کامسول به دلیل چند منظوره بودن برای پژوهشهای بین رشتهای مناسب میباشد. البته نرمافزارهای چند فیزیکی دیگری نیز موجود میباشند، اما نقطه قوت نرمافزار کامسول در این است که، مدل سازی سیستمهایی که معادلات حاکم برآنها از حوزههایی کاملا متفاوت میباشد، بسیار سادهتر و سریعتر انجام می گیرد. دلیل این امر آن است که به صورت پیشفرض ماژولهایی برای شبیهسازی و تحلیل سیستمها در نظر گرفته شده

در نرمافزار کامسول ماژول مخصوصی که برای شبیهسازی و تحلیل سیستمهای میکروالکترومکانیکی در نظر گرفته شده، یکی از زیر شاخههای فيزيك مكانيك ساختاري با عنوان الكترومكانيك مي باشد.

مزیت دیگر نرمافزار کامسول این است که در این نرمافزار امکان ترسیم اشكال هندسي توسط روابط رياضي وجود دارد، بنابراين شكل ميكروتير بررسی شدہ توسط نرمافزار دقیقاً همان $h_0 arphi_1$ میباشد.

مدلسازی انجام شده در نرمافزار به صورت دو بعدی بوده و سایر فرضها مانند همگن و همسانگرد و با الاستیک خطی بودن میکروتیر و حالت کرنش صفحهای از طریق گزینههای موجود در نرمافزار نیز برای شبیهسازی اعمال شده است. با توجه به شکل هندسی میکروتیر از مش مثلثی و با درجه کیفیت خیلی خوب استفاده شده است.

6- نتايج و بحث

در این بخش نتایج حاصل از حل دستگاه معادلات (19) به همراه نتایج شبیهسازی اجزای محدود، برای تحلیل رفتار الکترودینامیکی یک میکروتیر منحنی زنگولهای شکل ($w_0 = h_0 arphi_1$)، از جنس پلی سیلیکون با ابعاد و مشخصات داده شده در جدول 2 ارائه شده است. به منظور رسم نمودارهای تاریخچه زمانی، دستگاه معادلات (19) با در نظر گرفتن سه ترم اول رابطه (17) و با استفاده از روش رانگ-کوتا مرتبه چهار حل شده است. روش رانگ-کوتا یک روش قوی و پرکاربرد برای حل انواع معادلات دیفرانسیل معمولی میباشد. از مدل یک درجه آزادی نیز برای رسم فضای فاز متناظر استفاده شده است.

برای اطمینان از درستی نتایج به دست آمده، ولتاژ اسنب- ترو و پولین در حالت استاتیکی مورد بحث قرار می گیرد. در پژوهش آقایان اوکاد و یونس $V_{\rm S} = 88 \ V$ برای میکروتیر مورد نظر ولتاژ استاتیکی اسنپ- ترو برابر [29] و ولتاژ استاتیکی پولین برابر $V_{\rm PI} = 106 ~V$ گزارش شده است. در تحقیق حاضر با توجه به شکل 2 ولتاژ استاتیکی اسنپ- ترو برابر $V_{\rm S}=90.7~V_{
m S}$ و ولتاژ استاتیکی پولین برابر $V_{\rm PI} = 111.6~V$ میاشد (بر حسب پارامتر ولتاژ و $\beta_{
m S} = 185$ و $\beta_{
m PI} = 280$). درصد خطا برای ولتاژ اسنپ- ترو برابر $\beta_{
m S} = 185$ برای ولتاژ پولین برابر %5 میباشد. مشاهده میشود که تطابق خوبی وجود دارد. همچنین همان طور که در شکل 2 مشاهده می شود تطابق بسیار خوبی نیز بین مدل کاهش مرتبه و شبیهسازی اجزای محدود دیده می شود. مقادیر ولتاژ استاتیکی اسنپ- ترو و پولین محاسبه شده توسط نرمافزار کامسول به ترتيب برابر $V_{
m S} = 88.8$ و $V_{
m PI} = 107$ مىباشد. اين نتايج با تعداد مش 12407 حاصل شده است. لازم به ذكر است به دليل كوچك بودن ابعاد میکروتیر، تعداد مش تأثیری کمتر از 1% بر دقت نتایج دارد.

(24)

جدول 2 مشخصات هندسی و مکانیکی میکروتیر منحنی Table 2 Geometrical and mechanical properties of the curved

| merobeam | |
|------------------------|------------------------------------|
| مقدار | پارامتر |
| 1000 µm | طول (L) |
| 30 µm | $(ar{b})$ پهنا |
| 2.4 µm | $(ar{d})$ ضخامت ($ar{d}$) |
| 3.5 µm | $(ar{h}_0)$ خيز اوليه نقطه ميانى (|
| 10.1 μm | گپ (g_0) |
| 2332 kgm ⁻³ | چگالی (م) |
| 166 GPa | مدول یانگ موثر (<i>Ĩ</i>) |
| | |



Fig. 2 Non-dimensional midpoint elevation of the curved microbeam versus different voltage parameter

شكل 2 خيز بىبعد نقطه ميانى ميكروتير بر حسب مقادير مختلف پارامتر ولتاژ

در شکل 3 بیشترین مقدار تنش در طول میکروتیر نشان داده شده است. همان طور که مشخص است در هنگام وقوع نایایداری یولین احتمال شکست از ناحیه تکیه گاهها به دلیل مقدار بالای تنش وجود دارد.

در تحقیق حاضر برای بررسی رفتار الکترودینامیکی میکروتیر، تحریک به صورت ناگهانی و توسط ولتاژ پلهای صورت می گیرد. رابطه (23) نشان دهنده پارامتر ولتاژ برای این حالت میباشد.

$$\beta(t) = \beta_1 H(t)$$

که H(t) تابع پلهای هویساید و eta_1 بزرگی پارامتر ولتاژ میباشد.

اگرچه میتوان بارگذاریهای دینامیکی گوناگونی (ضربهای، هارمونیک) را جهت تحریک در نظر گرفت، اما اغلب پایداری سازهها در حالت بارگذاری ناگهانی برای یک مدت زمان نامحدود سنجیده می شوند. البته این نوع تحریک اهمیت کاربردی نیز دارد، برای مثال در سوییچها زمان عملکرد باید حداقل باشد و بارگذاری به شکل تابع پله موثر خواهد بود. در شکل 4 سه پاسخ ممکن برای میکروتیر مورد نظر با نسبت میرایی $\zeta = 0.05$ تحت تحریک رابطه (23) نشان داده شده است. پارامتر میرایی توسط رابطه توصيف مىشود كه در آن λ_1 فركانس طبيعى پايه و بىبعد تير $c=2\zeta\lambda_1^2$ تخت دو سرگیردار میباشد.

در شكل 4 براى سه مقدار متفاوت ولتاژ رفتار ديناميكى ميكروتير نشان داده شده است. همان طور که در شکل a-4 مشاهده می شود، برای یک مقدار ولتاژ پايين ($eta_1=154$)، ميكروتير حول يک موقعيت پايدار نزديک به موقعیت اولیه نوسان می کند. برای ولتاژ با مقداری بیشتر از یک مقدار بحرانی مشخص ($\beta_1 > \beta_S$)، که با عنوان ولتاژ دینامیکی اسنپ- ترو شناخته

¹ Structural Mechanics ² Electromechanics

می شود، انتقال میکروتیر به حالت پایدار دوم مشاهده می شود. در نهایت با افزایش ولتاژ به یک مقدار بزرگ ($\beta_1 = \beta_{\rm PI}$) میکروتیر دچار ناپایداری پولین شده و با الکترود ثابت تماس پیدا می کند. در شکل d-b فضای فاز متناظر نشان داده شده است. برای هر سه حالت مشاهده می شود که نمودار فاز به موقعیت نهایی میکروتیر همگرا می باشد.

در شکل 5 تأثیر تعداد ترمهای رابطه (17) بر پاسخ دینامیکی میکروتیر بررسی شده است. همان طور که در شکل 5 مشاهده می شود مدل یک درجه آزادی با دقت مطلوبی می تواند رفتار سیستم را توصیف نماید. دلیل این امر آن است که نحوه بارگذاری به گونه ای می باشد که سیستم تنها شکل مود اول را تجربه می کند.

افزایش میرایی ضمن کاهش مدت و دامنه نوسان میتواند، از انتقال میکروتیر به دومین حالت پایدار و یا حتی ناپایداری پولین نیز جلوگیری کند، این اثر در شکل 6 برای $\beta_1 = 169$ ، که ولتاژ دینامیکی اسنپ- ترو برای 6-b این اثر در شکل 6-c میباشد، نشان داده شده است. همان طور که در شکل 6-c مشخص است، کاهش میرایی تأثیری بر پدیده اسنپ – ترو نداشته و تنها باعث افزایش مدت و دامنه نوسان شده است. این در حالی است که افزایش میرایی از انتقال میکروتیر به دومین حالت پایدار جلوگیری کند، اسنپ میرو برای م

تغییرات میرایی بر روی ناپایداری پولین نیز اثر مشابهی دارد. کاهش میرایی باعث می شود تا میکروتیر سریعتر به سمت الکترود ثابت جذب شود. و افزایش آن تا حد مشخصی می تواند از ناپایداری پولین جلوگیری کند. در شکل 7 برای 237 $\beta_1 = 237$ که ولتاژ دینامیکی پولین برای 6.05 ξ می اشد، اثر افزایش میرایی نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می شود از ناپایداری پولین جلوگیری شده است.

در شکل 8 اثر مقدار خیز اولیه نقطه میانی، با ثابت بودن سایر ابعاد بر پدیدههای اسنپ- ترو و پولین نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود با افزایش خیز نقطه میانی، ولتاژ بحرانی پولین کاهش می یابد.

همانطور که در شکل 8 مشاهده میشود میکروتیر تخت بیشترین مقدار ولتاژ پولین را داراست. از طرف دیگر وجود دومین حالت پایدار برای مقادیر کوچک خیز اولیه نقطه میانی امکان پذیر نیست و میبایست مقدار خیز اولیه نقطه میانی از حد مشخصی بیشتر باشد. دلیل این مورد این است که با کوچکتر شدن h₀ شکل منحنی میکروتیر به حالت تخت نزدیکتر میشود و بنابراین رفتاری مانند میکروتیر تخت خواهیم داشت. با توجه به شکل 8 برای



rig. 3 Maximum von Mises stress for snap-through and pull-in configuration

شکل 3 ماکزیمم تنش در معیار ون مایسس برای حالتهای اسنپ- ترو و پولین



Fig. 4 Time history response of the microbeam to step actuation (a) and corresponding phase plane (b)

شکل 4 نمودار تاریخچه زمانی پاسخ میکروتیر به تحریک پله (a) و فضای فاز متناظر (b)



Fig. 5 Comparison between dynamic response of the microbeam to step actuation using first mode shape and three first mode shapes for $\beta_1 = 154 \& \zeta = 0.05$

شکل 5 مقایسه بین پاسخ دینامیکی میکروتیر به تحریک پله با در نظر گرفتن شکل مود اول و سه شکل مود اول برای $\zeta = 0.05$ و $\beta_1 = 154$

امیکروتیر به دومین حالت پایدار انتقال نمییابد و تنها دچار $h_0 < 0.28$ ناپایداری پولین می گردد.

محمد رضا صالحی کلاه¹ و حسین معین خواه



Fig. 6 Time history response of the microbeam to step actuation (a),(b) and corresponding phase plane (c),(d) for two different damping ratio, (a) & (c) for $\zeta = 0.005$, (b) & (d) for $\zeta = 0.5$, $\beta_1 = 169$

شکل 6 نمودار تاریخچه زمانی پاسخ میکروتیر به تحریک پله (b),(a) و فضای فاز متناظر (c),(b) برای دو نسبت میرایی متفاوت، (c),(a) برای ζ = 0.005 و (d),(b) برای ζ = 0.5 ج، برای هر دو نسبت میرایی β1 = 169



Fig. 7 Time history response of the microbeam to step actuation (a) and corresponding phase plane (b), for $\zeta = 0.5$ & $\beta_1 = 237$ شکل 7 نمودار تاریخچه زمانی پاسخ میکروتیر به تحریک پله (a) و فضای فاز متناظر

است. همان طور که مشاهده می شود ابتدا با افزایش طول گپ ولتاژ بحرانی یولین کاهش می یابد و سیس از نقطهای که پدیده اسنپ- ترو مشاهده

میشود، روندی افزایشی به خود میگیرد. دلیل این امر تأثیر غیرخطی سفتی خمشی و کشیدگی صفحه میانی بر رفتار میکروتیر میباشد. با توجه به شکل 9 پدیده اسنپ- ترو به طول گپ نیز وابسته میباشد.

نرمافزار کامسول اطلاعات مفید دیگری که محاسبه آنها به صورت عددی مشکل است را میتواند در اختیار ما قرار دهد. به طور مثال در تحریک هارمونیک میکروتیر، تابع ولتاژ به شکل زیر میباشد. $V(t) = V_{\rm DC} + V_{\rm AC} \cos(2\pi f t)$ (25)

در این نوع تحریک، میکروتیر برای انتقال به دومین حالت پایدار علاوه بر مقدار ولتاژ به فرکانس تحریک نیز وابسته می باشد. مطالعات انجام شده نشان می دهند که در فرکانسهای تحریک نزدیک به فرکانسهای طبیعی میکروالکترومکانیکی دوپایا برای کاربردهایی که از این نوع تحریک استفاده میشود (مانند فیلتر و تشدیدگر) دانستن فرکانسهای طبیعی اهمیت زیادی دارد. در جدول 3 پنج فرکانس طبیعی اول میکروتیر مورد نظر که توسط نرمافزار محاسبه شدهاند با مقادیر بی بعد شده در جدول آورده شده است.



Fig. 8 Critical dynamic snap-through & dynamic pull-in values of the voltage parameter versus different initial midpoint elevation

شکل 8 مقادیر بحرانی ولتاژ دینامیکی اسنپ- ترو و پولین بر حسب مقادیر مختلف خیز اولیه نقطه میانی



Fig. 9 Critical dynamic snap-through & dynamic pull-in values of the voltage parameter versus different gap values

شکل 9 مقادیر بحرانی ولتاژ دینامیکی اسنپ- ترو و پولین بر حسب مقادیر مختلف گپ $\beta_1 = 237$ و $\zeta = 0.5$ (b)، براى (b)

فرکانسهای طبیعی میکروتیر تابعی از ولتاژ نیز هستند. تغییرات اولین فرکانس طبیعی بر حسب ولتاژ در شکل 10 نشان داده شده است. مشاهده میشود که با افزایش ولتاژ فرکانس طبیعی کاهش مییابد. این اثر با عنوان نرم شدگی فنری شناخته میشود [27].

همانطور که در مقدمه اشاره شد یکی از مزیتهای میکروتیرهای منحنی نسبت به میکروتیرهای تخت، امکان نزدیک تر شدن میکروتیر منحنی به الکترود ثابت بوده بدون این که دچار ناپایداری پولین گردد. از تحریکهای مختلفی جهت این کار می توان استفاده کرد، یکی از انواع این تحریکها تحریک دو پلهای می باشد.

رابطه (26) نشان دهنده پارامتر ولتاژ برای تحریک دو پلهای میباشد. $\beta(t) = \beta_1 H(t) - (\beta_1 - \beta_2) H(t - t_1)$ (26)

که β_2 مزرگی پارامتر ولتاژ پله دوم بوده و پس از گذشت بازه زمانی t_1 جایگزین β_1 میشود. در شکل 11 یک حالت از پاسخ دینامیکی میکروتیر مورد بحث به این تحریک نشان داده شده است. در این حالت شاهد رفتار پیچیدهتری از میکروتیر نیز هستیم، بهطوری که در شکل 11 نشان داده شده است، میکروتیر ابتدا به حالت پایدار دوم منتقل شده و پس از تعدادی نوسان به موقعیتی نزدیک به حالت اولیه باز میگردد.

7- نتیجه گیری

در این پژوهش رفتار دینامیکی و ارتعاشات غیرخطی یک میکروتیر با شکل اولیه منحنی تحت تحریک الکترواستاتیک پله بررسی شد. از یک مدل کاهش مرتبه جهت گسسته سازی معادله حرکت میکروتیر و تبدیل آن به یک دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی استفاده شد. دستگاه معادلات دیفرانسیل به دست آمده از مدل کاهش مرتبه نسبتاً ساده بوده و پروسه حل آن به مراتب سادهتر از سایر روشها میباشد. همچنین از نرمافزار کامسول برای شبیهسازی اجزای محدود استفاده شد. با رسم نمودارهای تاریخچه زمانی و

جدول 3 فرکانسهای طبیعی میکروتیر

| Table 3 Natural frequencies of the microbeam | | | | |
|--|----------|---------------|----------|--|
| فرکانس طبیعی f _i | شبيەسازى | روش عددی [27] | درصد خطا | |
| f_1 | 44.1 | 42.46 | 3.86 | |
| f_2 | 63.2 | 61.64 | 2.53 | |
| f_3 | 131.3 | 128.76 | 1.97 | |
| f_4 | 204.7 | 201.37 | 1.69 | |
| f | 206.8 | 200 | 2 | |



شكل 10 تغييرات فركانس طبيعي اول بر حسب ولتاژ

فضای فاز، تأثیر پارامترهای مختلف بر رفتار دینامیکی میکروتیر بررسی شد. میکروتیرهای منحنی تحت بارگذاری عرضی، ممکن است دو حالت پایدار را از خود نشان دهند. به طور رايج انتقال بين دو حالت پايدار را اسنپ- ترو می گویند. ناپایداری پولین هنگامی اتفاق می فتد که نیروهای داخلی میکروتیر از تعادل با فشار الکترواستاتیک خارج شده و میکروتیر به سمت الكترود ثابت كشيده شده و با آن تماس پيدا ميكند. نتايج نشان داد كه افزایش میرایی ویسکوز تأثیر قابل توجهی بر رفتار دینامیکی میکروتیر منحنی دارد، به طوری که می تواند از انتقال میکروتیر به دومین حالت پایدار و یا حتى ناپايدارى پولين جلوگيرى كند. بنابراين به هنگام طراحى سيستمهاى میکروالکترومکانیکی دوپایا باید به کم فشار یا پر فشار بودن محیط استفاده از این سیستمها توجه شود. از طرفی دیگر رفتار دینامیکی میکروتیر به هندسه نيز وابسته مي باشد، در ترسيم مقادير بحراني ولتاژ اسنپ- ترو و پولين برحسب خيز اوليه نقطه ميانى مشاهده شد كه با كمتر شدن خيز اوليه نقطه میانی از مقداری خاص امکان انتقال به دومین حالت پایدار از بین می رود. همچنین مشاهده شد که طول گپ نیز بر رفتار دینامیکی میکروتیر تأثیر دارد. مطابق شکلهای 7 و 8 گذار به دومین حالت پایدار به ازای حداقلی از مقدار خیز اولیه و طول گپ امکان پذیر میباشد. بدین معنی که با کمتر شدن مقدار خیز اولیه و طول گپ از مقداری مشخص امکان صورت گرفتن پدیده اسنپ- ترو از بین میرود. تغییر نوع تحریک نیز بر رفتار دینامیکی



Fig. 11 Time history response of the microbeam to two step actuation (a) and corresponding phase plane (b), for $\beta_1 = 270$, $\beta_2 = 140$, $t_1 = 0.1 \& \zeta = 0.05$

شکل 11 نمودار پاسخ زمانی میکروتیر به تحریک دو پلهای (a) و فضای فاز متناظر (b) $\zeta = 0.05$ و $t_1 = 0.1$ $\beta_2 = 140$

Downloaded from mme.modares.ac.ir on 2024-09-21

محمد رضا صالحی کلاه¹ و حسین معین خواه

mechanical buckling, *Applied Physics Letters*, Vol. 98, No. 24, pp. 241104, 2011.

- [7] C. Goll, W. Bacher, B. Büstgens, D. Maas, W. Menz, W. Schomburg, Microvalves with bistable buckled polymer diaphragms, *Journal of Micromechanics and Microengineering*, Vol. 6, No. 1, pp. 77, 1996.
- [8] D. Roodenburg, J. Spronck, H. Van der Zant, W. Venstra, Buckling beam micromechanical memory with on-chip readout, *Applied Physics Letters*, Vol. 94, No. 18, pp. 183501, 2009.
- [9] L. Medina, R. Gilat, S. Krylov, Symmetry breaking in an initially curved micro beam loaded by a distributed electrostatic force, *International Journal* of Solids and Structures, Vol. 49, No. 13, pp. 1864-1876, 2012.
- [10] S. Krylov, B. R. Ilic, S. Lulinsky, Bistability of curved microbeams actuated by fringing electrostatic fields, *Nonlinear Dynamics*, Vol. 66, No. 3, pp. 403, 2011.
- [11] S. Krylov, B. R. Ilic, D. Schreiber, S. Seretensky, H. Craighead, The pull-in behavior of electrostatically actuated bistable microstructures, *Journal of Micromechanics and Microengineering*, Vol. 18, No. 5, pp. 055026, 2008.
- [12] W. M. Zhang, H. Yan, Z. K. Peng, G. Meng, Electrostatic pull-in instability in MEMS/NEMS: A review, *Sensors and Actuators A: Physical*, Vol. 214, pp. 187-218, 2014.
- [13] X. Chen, S. Meguid, Snap-through buckling of initially curved microbeam subject to an electrostatic force, *Proceedings of The Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, Vol. 471, No. 2177, pp. 20150072, 2015.
- [14] S. Park, D. Hah, Pre-shaped buckled-beam actuators: theory and experiments, *Sensors and Actuators A: Physical*, Vol. 148, No. 1, pp. 186-192, 2008.
- [15] K. Das, R. Batra, Pull-in and snap-through instabilities in transient deformations of microelectromechanical systems, *Journal of Micromechanics and Microengineering*, Vol. 19, No. 3, pp. 035008, 2009.
- [16] S. Krylov, N. Dick, Dynamic stability of electrostatically actuated initially curved shallow micro beams, *Continuum Mechanics and Thermodynamics*, Vol. 22, No. 6, pp. 445-468, 2010.
- [17] Y. Hu, J. Yang, S. Kitipornchai, Pull-in analysis of electrostatically actuated curved micro-beams with large deformation, *Smart Materials and Structures*, Vol. 19, No. 6, pp. 065030, 2010.
- [18] M. M. Zand, The dynamic pull-in instability and snap-through behavior of initially curved microbeams, *Mechanics of Advanced Materials and Structures*, Vol. 19, No. 6, pp. 485-491, 2012.
- [19] G. Sarı, M. Pakdemirli, Vibrations of a slightly curved microbeam resting on an elastic foundation with nonideal boundary conditions, *Mathematical Problems in Engineering*, Vol. 2013, 2013.
- [20] L. Ruzziconi, M. I. Younis, S. Lenci, An efficient reduced-order model to investigate the behavior of an imperfect microbeam under axial load and electric excitation, *Journal of Computational and Nonlinear Dynamics*, Vol. 8, No. 1, pp. 011014, 2013.
- [21] L. Medina, R. Gilat, S. Krylov, Symmetry breaking in an initially curved prestressed micro beam loaded by a distributed electrostatic force, *International Journal of Solids and Structures*, Vol. 51, No. 11, pp. 2047-2061, 2014.
- [22] F. Tajaddodianfar, M. R. H. Yazdi, H. N. Pishkenari, Nonlinear dynamics of MEMS/NEMS resonators: analytical solution by the homotopy analysis method, *Microsystem Technologies*, Vol. 23, No. 6, pp. 1913-1926, 2017.
- [23] P. Villaggio, Mathematical Models for Elastic Structures, pp. 267-302, New York, Cambridge University Press, 2005.
- [24] G. J. Simitses, D. H. Hodges, Fundamentals of Structural Stability, pp. 200-206, Amsterdam, Elsevier, 2006.
- [25] S. S. Rao, Vibration of Continuous Systems, pp. 107-119, New Jersey, John Wiley & Sons, 2007.
- [26] D. J. Griffiths, Introduction to Electrodynamics, pp. 58-103, New Jersey, Prentice Hall, 1981.
- [27] H. M. Ouakad, M. I. Younis, The dynamic behavior of MEMS arch resonators actuated electrically, *International Journal of Non-Linear Mechanics*, Vol. 45, No. 7, pp. 704-713, 2010.
- [28] S. Pamidighantam, R. Puers, K. Baert, H. A. Tilmans, Pull-in voltage analysis of electrostatically actuated beam structures with fixed-fixed and fixed-free end conditions, *Journal of Micromechanics and Microengineering*, Vol. 12, No. 4, pp. 458, 2002.
- [29] H. M. Ouakad, M. I. Younis, On using the dynamic snap-through motion of MEMS initially curved microbeams for filtering applications, *Journal of Sound and Vibration*, Vol. 333, No. 2, pp. 555-568, 2014.

میکروتیر موثر است. مشاهده شد که تحریک الکترواستاتیک دو پلهای می تواند باعث شود که میکروتیر رفتار پیچیده تری را از خود نشان دهد.

مقایسه نتایج شبیهسازی با نتایج مدل کاهش مرتبه و برخی از پژوهش های انجام شده نشان داد که با دقتی بسیار بالا میتوان از نرمافزار کامسول برای تحلیل و طراحی سیستمهای میکروالکترومکانیکی دوپایا استفاده کرد.

8- فهرست علائم

(μm) پهنای میکروتیر (\overline{b}

- B ماتریس سفتی خمشی
- (μm) ضخامت میکروتیر (d
 - E مدول یانگ (GPa)
- F بردار نيروي تعميم يافته
 - (μm) گي (g₀
- ($\mu
 m m$) خيز اوليه نقطه ميانى \overline{h}_0
 - ۔ L طول میکروتیر
 - ماتريس جرم M
- q بردار مختصات تعميم يافته زماني
 - S ماتریس سفتی کشیدگی
 - شکل اولیه میکروتیر \overline{w}_0
- س شکل میکروتیر پس از بارگذاری 😿

علائم يونانى

- پارامتر کشیدگی 🛛
 - β يارامتر ولتاژ
- ر چگالی (kgm⁻³)
- امین تابع شکل مود تیر تخت دوسر گیردار $i \qquad arphi_i$
 - نسبت يواسون v
 - ζ نسبت میرایی

9- مراجع

- X. L. Jia, J. Yang, S. Kitipornchai, Pull-in instability of geometrically nonlinear micro-switches under electrostatic and Casimir forces, *Acta Mechanica*, Vol. 218, No. 1-2, pp. 161-174, 2011.
- [2] T. R. Hsu, MEMS and Microsystems: Design, Manufacture, and Nanoscale Engineering, pp. 1-27, New Jersey, John Wiley & Sons, 2008.
- [3] R. Batra, M. Porfiri, D. Spinello, Review of modeling electrostatically actuated microelectromechanical systems, *Smart Materials and Structures*, Vol. 16, No. 6, pp. R23, 2007.
- [4] A. Raheli, S. Azizi, S. Faroughi, Dynamic analysis of a micro beam based on sub-harmonic parametric excitation, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 17, No. 5, pp. 374-384, 2017. (in persian فارسی)
- [5] Y. Hu, J. Yang, S. Kitipornchai, Snap-through and pull-in analysis of an electro-dynamically actuated curved micro-beam using a nonlinear beam model, *Journal of Sound and Vibration*, Vol. 332, No. 15, pp. 3821-3832, 2013.
- [6] V. Intaraprasonk, S. Fan, Nonvolatile bistable all-optical switch from